В отделе БЕН РАН в Институте проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук (ИПЛИТ РАН) с 10 октября по 31 октября 2022 года будет проходить тематическая выставка «Лазерные аддитивные технологии», подготовленная сотрудниками отдела информационно-библиотечного обслуживания БЕН РАН.

На выставке будет представлено более 80 документов, полный список литературы и активные ссылки на тексты статей, можно найти в разделе «Виртуальные выставки» <http://www.benran.ru/exh/>